

2D-8

今井 浩 炭野重雄  
九州大学工学部

1. まえがき

LSIなどの超微細な部品を基板上に実装する産業用ロボットでは、より精密さを要求されるので、部品をある決められたところに機械的に配置する位置決め操作によるだけでなく、視覚センサからの情報を用いて補正することが有効である[4]。この位置決め問題に関連し、今井、炭野、内藤[3,5]は、ピングリッドアレイ型LSIのピンをほぼ正方格子状に並んだN個の点集合とみなし、点集合が与えられた間隔から構成される正方格子の格子点に平行・回転移動によりどの程度近づけることができるかを示す尺度すなわち正方格子度をミニマックス近似の観点から定義し、それをO(N log N)の手間で求めるアルゴリズムを示した。

本論文では、[3,5]の手法を更に拡張し、正方格子状に並んだN点集合に対して、平行・回転移動・拡大縮小を用いて最も適合する間隔から構成された正方格子を配置し、その正方格子から正方格子度をO(N<sup>4</sup>)の手間で求めるアルゴリズムを示す。

2. 点集合の正方格子度問題の定式化

ほぼ正方格子点状に並んだN個の点集合Sに対して、未知の間隔l(0 ≤ l < ∞)の正方格子を構成する直線群を考える。ただし、Sの各点と各正方格子点には対応付けがなされているとする。また、Sの各点とそれに対応する格子点との距離は、Euclid距離ではなく、点と対応する格子点を構成している直交する2直線を考え、その2直線への垂線の長さのうち大きい方と定める。

点集合Sの正方格子度Gは、Sの各点と対応する正方格子点との距離の最大値を、正方格子を平行・回転移動・拡大縮小(最も適合するlを求めることに相当)することによって最小化し、その最小化した際の距離の最大値εの2倍を間隔lで割ったもの、すなわちG = 2ε/lで定義する。

与えられたほぼ正方格子状に並んだN = mn個の点p<sub>ij</sub> = (x<sub>ij</sub>, y<sub>ij</sub>) (i=1, ..., m; j=1, ..., n)の集合Sに対して、間隔lの正方格子直線群のi行j列の2直線の交点が各々1:1対応しているとする。間隔lのm行n列の任意の正方格子直線群は、適当な点(X, Y)と角度θ(0 ≤ θ < 2π)を用いて、座標軸をθ回転し原点を(X, Y)に平行移動したときの直線群x = 0, l, ..., (n-1)l, y = 0, l, ..., (m-1)lと表せる。この座標系で点p<sub>ij</sub>は格子点((j-1)l, (i-1)l)に対応するので、Sと対応する格子点との距離の最大値f(θ, l, X, Y)は次のように表せる。

$$\begin{aligned} X_{ij}(\theta, l) &\equiv x_{ij} \cos \theta + y_{ij} \sin \theta - (j-1)l, \\ Y_{ij}(\theta, l) &\equiv -x_{ij} \sin \theta + y_{ij} \cos \theta - (i-1)l, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_x(\theta, l, X) &\equiv \max_{i,j} |X_{ij}(\theta, l) - X| \\ f_y(\theta, l, Y) &\equiv \max_{i,j} |Y_{ij}(\theta, l) - Y| \\ f(\theta, l, X, Y) &\equiv \max \{f_x(\theta, l, X), f_y(\theta, l, Y)\} \end{aligned}$$

関数f<sub>x</sub>, f<sub>y</sub>は、X, Yに関して、

$$\begin{aligned} X_{\max}(\theta, l) &\equiv \max_{i,j} \{X_{ij}(\theta, l)\}, \\ X_{\min}(\theta, l) &\equiv \min_{i,j} \{X_{ij}(\theta, l)\}, \\ Y_{\max}(\theta, l) &\equiv \max_{i,j} \{Y_{ij}(\theta, l)\}, \\ Y_{\min}(\theta, l) &\equiv \min_{i,j} \{Y_{ij}(\theta, l)\}, \\ X &= (X_{\max}(\theta, l) + X_{\min}(\theta, l)) / 2, \\ Y &= (Y_{\max}(\theta, l) + Y_{\min}(\theta, l)) / 2, \end{aligned}$$

としたときに、各々最小値g<sub>x</sub>, g<sub>y</sub>をとる。

$$\begin{aligned} g_x(\theta, l) &= (X_{\max}(\theta, l) - X_{\min}(\theta, l)) / 2, \\ g_y(\theta, l) &= (Y_{\max}(\theta, l) - Y_{\min}(\theta, l)) / 2 \end{aligned}$$

そのとき、正方格子度Gは、

$$g(\theta, l) = \max \{g_x(\theta, l), g_y(\theta, l)\}$$

とし、その関数gをθ, lに関して最小化した値をεとすると、G = 2ε/lとなる。

3. 点集合の正方格子度を求めるアルゴリズム

3.1 関数X<sub>max</sub>, X<sub>min</sub>, Y<sub>max</sub>, Y<sub>min</sub>の計算複雑度

X, Yおよびmax, minは対称であるので、以下ではX<sub>max</sub>(θ, l)を求めるアルゴリズムについてだけ述べる。

X<sub>max</sub>(θ, l)は、N個の関数X<sub>ij</sub>(θ, l)の最大値を与える関数であるので、θの定義域[0, 2π)とlの定義域[0, ∞)の定義域領域内の各部分領域において、i, jが変化したときのN個の関数X<sub>ij</sub>のうちで最大値を与えるある1つの関数を求めて、その部分領域と対応する関数とを覚えておくことによって実現できる。この関数は、2変数θ, lのDavenport-Schinzel列とみなせ、任意の3つのX<sub>ij</sub>(θ, l)の交点が高々2点であることから、その部分領域の総数、境界の総本数、頂点の総数が各々O(N<sup>2</sup>)個であることが知られている[2]。

関数X<sub>max</sub>(θ, l)を求めるときに、まずある1つの関数X<sub>ij</sub>(θ, l)に着目し、その関数がθ-l平面上の定義域領域内において最大値を与える関数になる部分領域を求めることを考える。その部分領域は次の(N-1)個の全ての不等式を満たす領域である。

$$X_{ij}(\theta, l) \geq X_{kh}(\theta, l) \quad (\text{ただし}, (i, j) \neq (k, h))$$

上式を変形すると、

$$\begin{aligned} j \neq h \text{ のとき, } & (j-h)l \leq R \sin(\theta + \alpha), \\ j = h \text{ のとき, } & -\alpha \leq \theta \leq \pi - \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{ただし}, R &= [(x_{ij} - x_{kh})^2 + (y_{ij} - y_{kh})^2]^{1/2}, \\ \alpha &= \text{Arctan} [(x_{ij} - x_{kh}) / (y_{ij} - y_{kh})]) \end{aligned}$$

An Algorithm for Fitting a Perfect Grid to a Set of Points by Rotation, Translation and Scaling

Hiroshi IMAI and Shigeo SUMINO

Faculty of Engineering, Kyushu University

上記の $(N-1)$ 個の不等式を全て満たす領域を求めるために、不等式の集合に対して分割統治法を適用すると、ほぼ $(N-1)/2$ 個ずつに分割された相異なる2組の不等式の集合を満たす2つの領域を再帰的に求め、その2つの領域の共通領域を求めることになる。領域の境界は $\theta$ をパラメータとする正弦関数もしくは定数関数より $\theta$ 軸方向に単調であるので、2つの領域の各々の境界を上限と下限を表す関数に分けて考えると、上限を表す関数、下限を表す関数はソートされた部分区間とそれに対応する唯一の関数から構成することができる。2つの領域からその共通領域を求めることは、各々ソートされた4組の部分区間の境界値をマージし、その細分化された各部分区間内で一方の領域を表す上限と下限の2つの関数間の値と他方の領域を表す上限と下限の2つの関数間の値との共通領域を表す上限と下限を表す関数を求めることと同値である。上限、下限を表す関数の部分区間とその境界値の数は $O(N-1)$ 個、したがって、細分化された部分区間の境界値の数も $O(N-1)$ 個である。細分化された部分区間は、4つの部分区間の境界値が各々ソートされているので $O(N-1)$ の手間で求められ、その部分区間内での共通部分領域は2つの関数の交点計算と比較の定数の手間によって求めることができる。よって、2つの領域の共通領域は細分化された部分区間の総数の $O(N-1)$ の手間で求めることができる。分割統治法を用いていることから、ある1つの関数が最大値を与える関数になる部分領域は、 $O((N-1)\log(N-1))=O(N\log N)$ の手間で求めることができる。関数 $X_{\max}$ は、以上の議論を $N$ 個の関数に関して各々対応する部分領域を求めることによって実現できるので、 $O(N\log N)\times N=O(N^2\log N)$ の手間、同様にして $X_{\min}, Y_{\max}, Y_{\min}$ も $O(N^2\log N)$ の手間で求められる。

### 3.2 関数 $g$ の最小化の計算複雑度

関数 $g$ を求めるには、3.1で求めた関数 $X_{\max}, X_{\min}, Y_{\max}, Y_{\min}$ に対応する定義域領域を4つの相異なる $O(N^2)$ 個の部分領域に分割したものを重ね合わせて更に細分化された部分領域を求め、その領域に対応するある1つ関数を決定しなければならない。 $g$ の部分領域を求めるとき、関数 $X_{\max}, X_{\min}, Y_{\max}, Y_{\min}$ の部分領域の境界の総数に着目すると各々 $O(N^2)$ 本、よって、全体としても $O(N^2)$ 本の境界しか存在しない。任意の $r$ 本の境界は、平面を高々 $O(r^2)$ 個の領域にしか分割しないことから、 $g$ の細分化された部分領域の総数は $O((N^2)^2)=O(N^4)$ 個になる。

$g$ に対応する部分領域の境界は $\theta$ 軸に関して単調であるので、 $s$ 本の線分の交差列挙問題に対して平面走査法を用いて $O((s+t)\log s)$ の手間で求める手法(ただし、 $t$ は交差する線分の対)[1]が適用できる。よって、 $g$ の部分領域の境界は $\theta$ 方向に平面走査して、 $O((N^2+N^4)\log N^2)=O(N^4\log N)$ の手間で求められる。しかし、この場合の $t=O(N^4)$ は最悪の場合であり、平均的にはもっと効率が良いと思われる。また、素朴なアルゴリズムを用いれば最悪の場合でも $O(N^4)$ の手間で求めることができる。その求められた $g$ に対応する各々の部分領域における関数 $X_{\max}, X_{\min}, Y_{\max}, Y_{\min}$ は既知であるので、 $g_x, g_y$ を計算し、

その2つのうちの大きい方がその部分領域に対応する関数 $g$ になる。この操作はある1つの部分領域に対して定数の手間で行うことができるので、関数 $g$ は、部分区間の総数の手間すなわち $O(N^4)$ の手間で求めることができる。

関数 $g$ を $\theta, l$ に関して最小化する際に次の2つの場合、すなわち、1)  $g$ を最小化する $(\theta, l)$ がある部分領域の境界上に存在する場合、2)  $g$ を最小化する $(\theta, l)$ がある部分領域内に存在する場合、が考えられる。1), 2)の場合ともある部分領域とその境界を含めた関数は既知であるので容易に偏微分することによってその部分領域に対応する関数を最小化することができ、そのときの $(\theta, l)$ を求めることができる。この操作は1つの部分領域に対して定数の手間で行うことができるので、関数 $g$ を最小化するには、高々各部分領域に対応する関数の最小値の比較を行えばよく、部分領域の総数の手間すなわち $O(N^4)$ の手間で求めることができる。その最小値 $\varepsilon$ とその $\varepsilon$ を与える $l$ によって、その点集合の正方格子度が得られる。

以上より、次の定理が成り立つ。

**【定理】**  $N$ 点集合に対する拡大縮小も考慮した正方格子度は、 $O(N^4)$ の手間で求めることができる。□

## 4. むすび

ほぼ正方格子状に並んだ点集合に対して、その正方格子の間隔まで考慮して正方格子度を定義し、それを求めるアルゴリズムを与えた。このアルゴリズムは、視覚センサによってピングリッドアレイ型LSIのピンを撮像の際に、視覚センサからLSIまでの距離に変動がある場合に、そのLSIを正方格子上に正方形のパターンが配列されている基板に表面実装する際の位置決め利用に利用できる。

**謝辞** 日頃から御助言、御討論頂いている本学上林彌彦教授ならびに研究室の皆様へ深謝致します。本研究の一部は、文部省科研費奨励研究(A)63750361の援助を受けた。

## 参考文献

- [1] J.L. Bentley and T.A. Ottman: An Algorithm for Reporting and Counting Geometric Intersections. IEEE Trans. on Computer, Vol. C-28, No. 9 (1979), pp. 643-647.
- [2] H. Edelsbrunner, J. Pach, J.T. Schwartz and M. Sharir: On the Lower Envelope of Bivariate Function and Its Applications. Proc. 28th IEEE Symp. on Foundations of Computer Science, pp. 27-37.
- [3] 今井浩, 炭野重雄, 内藤史門: 点集合の正方格子度判定アルゴリズムについて. 情報処理学会第36回(昭和63年前期)全国大会講演論文集, pp. 63-64.
- [4] 内藤史門, 森俊二, 吉田誠: LSIマウンタの開発. 富士時報, Vol. 59, No. 12 (1986), pp. 763-767.
- [5] 炭野重雄, 今井浩, 内藤史門: 点集合の正方格子度を求めるアルゴリズム. 電子情報通信学会コンピュータ研究会技術研究報告, Comp 88-15.